

<<公差配合与技术测量>>

图书基本信息

书名：<<公差配合与技术测量>>

13位ISBN编号：9787561132586

10位ISBN编号：7561132581

出版时间：2006-8

出版时间：大连理工大学出版社

作者：张岐生,余林 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<公差配合与技术测量>>

### 内容概要

《公差配合与技术测量》是中等职业学校机械类专业的规划教材。

《公差配合与技术测量》共分绪论，光滑孔、轴尺寸的公差与配合，技术测量基础，形状和位置公差及检测，表面粗糙度，光滑极限量规及典型零件的公差及检测共七章。

遵循实用、够用的原则，以应用为主，在光滑孔、轴的公差与配合，技术测量基础，形状和位置公差及表面粗糙度的基础上，采取项目教学的方式介绍几种常见零件图的识读及零件的检测方法，为今后学习其他专业课和中级技能人才培养打下坚实的基础。

<<公差配合与技术测量>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>